



As tecnologias digitais no ensino e aprendizagem de línguas **Vol. 20, nº 1, 2016**

CONSELHO EDITORIAL

Ana Elisa F. Ribeiro (CEFET-MG)	Douglas Altamiro Consolo (UNESP)
Ana Maria N. Villela (CEFET – MG)	Eduardo Santos J. Rodrigues (UFC)
Andrea da Silva M. Ribeiro (CAP-Uerj)	Elidéa Lúcia A. Bernardino (UFMG)
Andrea de Farias Castro (UERJ)	Fabiana Komesu (UNESP)
Benedito Gomes Bezerra (UPE)	Fabiana Poços Biondo (UFMS)
Carla Viana Coscarelli (UFMG)	Fernando da Silva Pardo (IFSP)
Celso Henrique S. Tumolo (UFSC)	Giani David (CEFET – MG)
Cíntia Regina Lacerda Rabello (UFF)	Gisele de Carvalho (UERJ)
Claudio de Paiva Franco (UFRJ)	Greice da Silva Castela (UNIOESTE)
Cristina de S. Vergnano-Junger (UERJ)	Isabel Cristina R. M.s Bezerra (UERJ)
Danie Marcelo Jesus (UFMT)	Janaina Weissheimer (UFRN)
Denise Barros Weiss (UFJF)	Júlio César Araújo (UFC)
Dinorá Moraes de Fraga (UFRGS)	Junia de Carvalho F. Braga (UFMG)

Kyria Finardi (UFES)	Rodrigo E. de Lima-Lopes (UNICAMP)
Luciana de Oliveira Silva (UFMG)	Rosinda Guerra Ramos (UNIFESP)
Luiz Fernando Gomes (UNISO)	Sandra Aparecida F. de Almeida (UFJF)
Márcia M. de Souza Leão (UERJ)	Sandra R. B. Gattolin de Paula (UFSCar)
Márcio Luiz Corrêa (UNIGRANRIO)	Sheila de Carvalho P. Gonçalves (UFG)
Maria Raquel Bambirra (CEFET– MG)	Silvina Liliana Carrizo (UFJF)
Marta Cristina da Silva (UFJF)	Sônia Maria de O. Pimenta (UFMG)
Núbio Delanne Ferraz Mafra (UEL)	Susana Cristina dos Reis (UFMS)
Nukácia Meyre Silva Araújo (UECE)	Tânia Mara Gastão Saliés (UERJ)
Patrícia Vasconcelos Almeida (UFLA)	Tania Maria G. Shepherd (UERJ)
Rafael Vetromille-Castro ((UFPel)	Thais Fernandes Sampaio (UFF)
Raquel da Cunha Recuero (UCPel)	Valdir Silva (UNEMAT- Cáceres)
Raquel Fellet Lawall (UFJF)	Vanessa Ribas Fialho (UFMS)
Reinildes Dias (UFMG)	Vera Lúcia M. de O. Paiva (UFMG)
Renata Procópio(C.A.João XXIII/UFJF)	Vera Wannmacher Pereira (PUCRS)
Renato Caixeta da Silva (CEFET-MG)	Vilson J. Leffa (UCPel)
Roberta Varginha R. Caiado (UNICAP)	Vlândia Maria C. Borges (UFC)
Rodrigo Camargo Aragão (UESC)	